大功率可控硅元件 原理与设计



作者:北京市技术交流站可控硅元件短训班编

出版社:北京:人民教育出版社

出版日期: 1975.08

总页数: 394

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10831066.html) 查找全本阅读方式

大功率可控硅元件 原理与设计 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/1083 1066.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10831066.html

书名: 大功率可控硅元件 原理与设计